



中華民國專利證書

發明第 I553294 號

發明名稱：干涉式光學成像裝置、其應用之系統及方法

專利權人：國立臺灣大學

發明人：黃升龍、何端書、蔡建中

專利權期間：自 2016 年 10 月 11 日至 2035 年 2 月 8 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局局長

洪淑敏

中華民國 105 年 10 月 11 日

